

Micro-Epsilon

Aplikačný a produktový seminár



Téma – meranie vzdialenosti, polohy, hrúbky, profilu a teploty

Seminár Micro-Epsilon je zameraný na princípy merania vzdialenosti, polohy, hrúbky, profilu a teploty. Budete oboznámení s výhodami a obmedzeniami jednotlivých metód. Predstavíme Vám riešenia rôznych úloh na príklade realizovaných aplikácií.

Miesto: Kongres Hotel Roca, Košice

Dátum: 28. februára 2019

Program

8:30 - 9:00	Prezencia účastníkov
9:00 - 9:10	Privítanie a predstavenie spoločnosti Micro-Epsilon
9:10 - 9:55	2D/3D laserové profilové skenery - scanCONTROL
9:55 - 10:35	Laserové triangulačné snímače polohy a vzdialenosti - optoNCDT ILD
10:35 - 10:55	Prestávka
10:55 - 11:35	Snímače vírivých prúdov a kapacitné snímače vzdialenosti eddy/capaNCDT
11:35 - 12:00	Lankové snímače vzdialenosti a polohy - wireSENSOR
12:00 - 13:00	Obed
13:00 - 13:50	Bezkontaktné meranie teploty - thermoMETER / thermoIMAGER
13:50 - 14:30	Konfokálne snímače polohy a hrúbky - confocalDT
14:30 - 15:00	Diskusia, testy na demo pracoviskách, záver

V prípade záujmu o účasť vyplňte prihlášku po kliknutí [TU](#).

Po odoslaní prihlášky obdržíte potvrdenie e-mailom.

V prípade otázok nás kontaktujte:

martin.tupy@micro-epsilon.cz

juraj.devecka@micro-epsilon.cz, +421 911 298 922